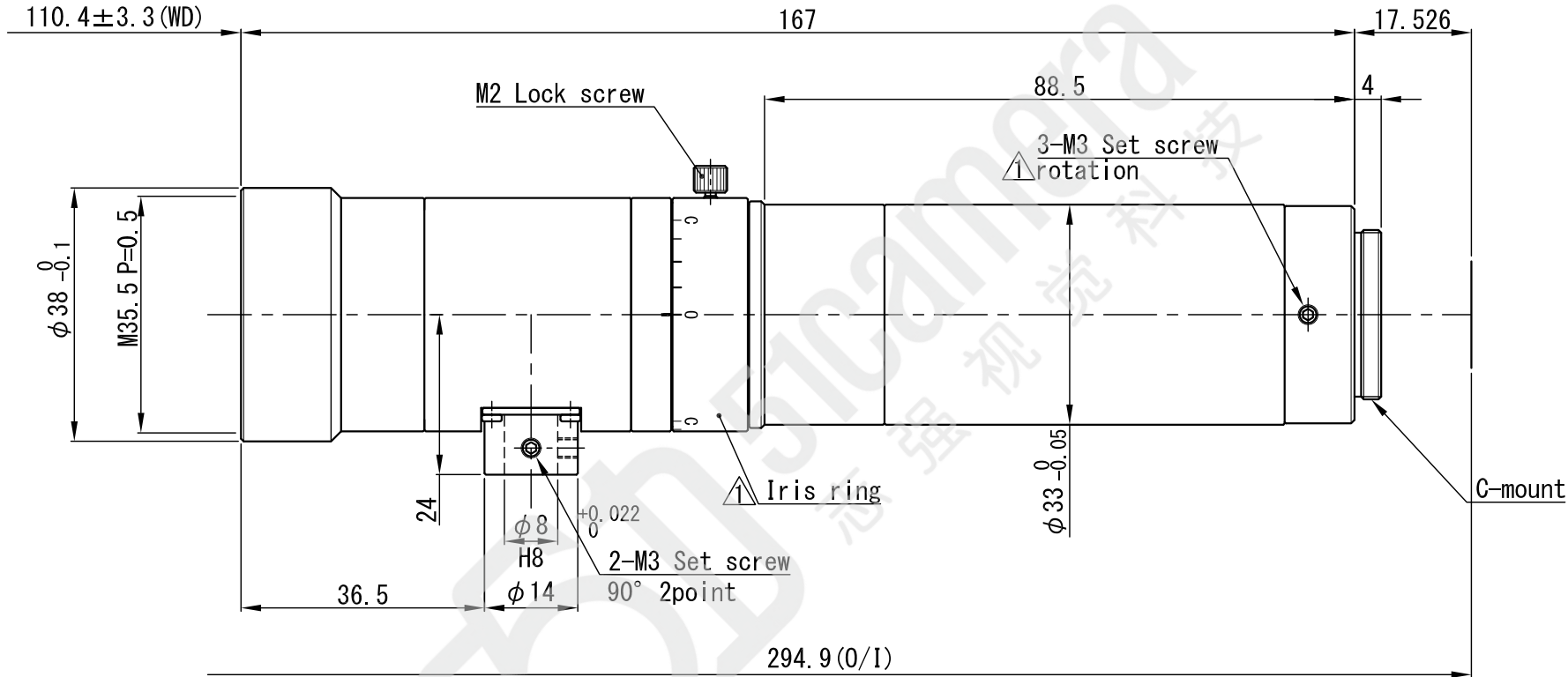




△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数		
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—		—		
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—				
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）				
△×						OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		—		V S - T H V 2 - 1 1 0 C 0 / S				
△×2	rotation・Iris ring表記追加	19.03.03	T. F.	T. A.	T. T.	OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1	SCALE	1 / 1		NAME	D R A W I N G / 外 観 図			
						OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1				DRAW NO.	010E0832A2			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			TOLERANCES A B C S				DATE	15.03.17							